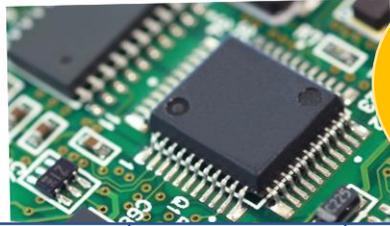


半 導 体

基 礎 セ ミ ナ ー



参加費
無料

- 日時 第1回 2月12日(水) 15:00~17:00
第2回 2月19日(水) 15:00~17:00
(2回のセミナーで1つのカリキュラムになります)

- 会場 釜石・大槌地域産業育成センター
(釜石市大字平田3-75-1)

- 定員 50名

●第1回目 半導体入門編

- ① 半導体が変わる超スマート社会 (Society 5.0) と将来展望
- ② 半導体の基礎
- ③ 身近な電気製品における半導体の使われ方

●第2回目 半導体実践編

- ① 電子制御(センシング・伝送(IoT)・知能処理(AI)・フィードバック)の基礎
- ② 空気の酸素濃度測定装置の製作

- 講師 国立大学法人 岩手大学 生産技術研究センター (花巻サテライト)
特任教授 佐藤秀隆 氏

■申し込み方法

裏面の参加申し込み書に必要事項をご記入の上、2月7日(金)までに、下記へ電子メール、FAXまたは郵送でお申し込み下さい。

申込み先：(公財)釜石・大槌地域産業育成センター
電話：0193-26-7555 FAX：0193-26-7557
E-mail：info@ikusei.or.jp

<主催者> (公財)釜石・大槌地域産業育成センター
岩手大学ものづくり技術研究センター
平成31年度厚生労働省受託事業「いわて地域産業高度化人材育成事業」

半導体基礎セミナー受講申込書

申込日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

ふりがな	
氏名	
所属機関	
部署名	
役職名	
所属機関住所	〒
TEL	
FAX	
E-mail	
通信欄 (質問・要望 事項等)	